



RAPORT KWARTALNY

Plasma SYSTEM S.A.

Z SIEDZIBĄ W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH

I kwartał 2013 r.

ZA OKRES OD 01.01.2013R. DO 31.03.2013R.

I INFORMACJE OGÓLNE

1. Dane podstawowe Spółki

Firma Spółki	Plasma SYSTEM Spółka Akcyjna
Siedziba	Siemianowice Śląskie
Adres	41-103 Siemianowice Śląskie, ul. Towarowa 14
Telefon	+48 32 35 11 320
Fax	+48 32 35 11 329
Poczta elektroniczna	biuro@plasma-system.pl
Strona internetowa	www.plasma-system.pl
Przedmiot działalności	Natryskiwanie cieplne powłok na metale technologią HVOF, plazmową, płomieniową i łukową oraz obróbka mechaniczna metali
Forma prawna	Spółka akcyjna
Kapitał zakładowy	Kapitał zakładowy wynosi 4.000.000,00 zł i dzieli się na: a) 500.000 akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 2,00 zł każda, b) 500.000 akcji imiennych serii B o wartości nominalnej 2,00 zł każda, c) 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 2,00 zł każda.
KRS	Sąd Rejonowy Katowice-Wschód – Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000205498
REGON	278234403
NIP	954-247-48-68

2. Zarząd Spółki

Na dzień 31.03.2013 roku oraz na dzień sporządzenia niniejszego raportu w skład Zarządu Plasma SYSTEM S.A. wchodzi:

1. Sławomir Wawrzyniak – Prezes Zarządu
2. Andrzej Gruszka – Wiceprezes Zarządu

3. Rada Nadzorcza Spółki

Na dzień 31.03.2013 roku oraz na dzień sporządzenia niniejszego raportu w skład Rady Nadzorczej Plasma SYSTEM S.A. wchodzi:

1. Andrzej Kańtoch – Przewodniczący Rady Nadzorczej
2. Artur Rusinek – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
3. Agata Gruszka – Sekretarz Rady Nadzorczej
4. Marian Forys – Członek Rady Nadzorczej
5. Lucjan Gajda – Członek Rady Nadzorczej

II. WYBRANE DANE FINANSOWE

1. Wybrane dane z bilansu

Wybrane dane finansowe	I KWARTAŁ 2013 od 01.01.2013r. do 31.03.2013r.	I KWARTAŁ 2012 od 01.01.2012r. do 31.03.2012r.
I. Aktywa trwałe, w tym:	40.028.178,81	21.321.193,84
a. wartości niematerialne i prawne	4.686.375,75	425.424,55
b. rzeczowe aktywa trwałe	24.434.269,83	11.164.002,93
- urządzenia techniczne i maszyny	11.198.910,17	3.554.450,42
- środki trwałe w budowie	9.041.340,50	4.168.752,66
c. należności długoterminowe	0,00	0,00
d. inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
II. Aktywa obrotowe	10.121.500,52	4.811.873,76
a. należności krótkoterminowe	5.721.612,78	1.766.934,38
b. inwestycje krótkoterminowe	1.111.326,60	436.593,26
- środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1.111.326,60	436.593,26
III. Aktywa / Pasywa razem	50.149.679,33	26.133.067,60
IV. Kapitał własny, w tym:	20.342.670,89	16.143.491,16
a. kapitał podstawowy	4.000.000,00	4.000.000,00
b. kapitał zapasowy	10.953.869,01	9.852.931,37
c. wynik z lat ubiegłych	3.926.989,45	1.443.553,98
d. wynik z roku bieżącego	1.341.812,43	847.005,81
V. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, w tym:	29.807.008,44	9.989.576,44
a. zobowiązania długoterminowe	10.594.682,24	2.133.179,34
- kredyty i pożyczki	10.256.900,00	1.798.257,74
b. zobowiązania krótkoterminowe	6.559.253,65	2.493.623,92
- kredyty i pożyczki	1.006.079,04	401.763,67
c. rozliczenia międzyokresowe	11.738.670,43	5.100.419,52

2. Wybrane dane z rachunku zysku i strat

Wybrane dane finansowe	I KWARTAŁ 2013 od 01.01.2013r. do 31.03.2013r.	I KWARTAŁ 2012 od 01.01.2012r. do 31.03.2012r.
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	6.746.350,92	4.559.027,68
Amortyzacja	753.536,96	292.441,96
Zysk (strata) ze sprzedaży	1.455.288,34	1.042.009,34
Dotacje	230.779,18	36.418,13
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	1.708.472,06	1.090.889,72
EBITDA	2.462.009,02	1.383.331,68
Zysk (strata) brutto	1.609.165,43	1.073.500,10
Zysk (strata) netto	1.341.812,43	847.005,81

III KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE

W I kwartale 2013 roku Spółka zrealizowała założony plan sprzedaży osiągając na dzień 31.03.2013r. przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi na poziomie 6.746.350,92 PLN – o prawie 50% wyższe niż w analogicznym okresie roku 2012. Dynamiczny wzrost przychodów świadczy o wysokiej dynamice rozwoju Spółki na bazie innowacyjnych usług świadczonych od II połowy 2012 roku w oparciu o technologie laserowe. Osiągnięty na koniec I kwartału 2013 zysk netto wynoszący 1.341.812,43 PLN jest efektem realizacji zleceń w oparciu o innowacyjne technologie laserowe w obszarze energetyki zawodowej.

Ponad dwukrotny wzrost amortyzacji w stosunku do analogicznego okresu roku 2012 spowodowany jest wynikiem realizacją etapu inwestycyjno-wdrożeniowego projektu ekranowego.

IV INFORMACJA ZARZĄDU NA TEMAT AKTYWNOŚCI JAKĄ SPÓŁKA PODEJMOWAŁA W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI, W SZCZEGÓLNOŚCI POPRZECZ DZIAŁANIA NASTAWIONE NA WPROWADZENIE ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH

W I kwartale 2013 roku Spółka zintensyfikowała działania w zakresie konkretyzacji swojej misji i strategii. Model biznesowy przyjęty przez Spółkę koncentruje się na niszy "wyzwań technologicznych" w obszarze inżynierii powierzchni, których rozwiązanie zapewnia Spółce lub jej klientom uzyskanie znaczących korzyści ekonomicznych dzięki istotnej i trwałej poprawie pozycji konkurencyjnej.

W dniach 14-15 marca przedstawiciele Spółki prezentując osiągnięcia technologiczne i ofertę rynkową Plasma System SA uczestniczyli w X Konferencji Naukowo-Technicznej "Materiały i technologie w modernizacji i budowie nowych bloków energetycznych", która miała miejsce w Słuku k/Belchatowa.

W I kwartale 2013 roku Spółka rozpoczęła aktywną działalność w ramach klastrów przemysłowych skupiających przedsiębiorstwa i podmioty naukowo-badawcze w celu podejmowania wspólnych działań w zakresie transferu technologii do przemysłu:

1. Klastra Maszyn Górniczych, do którego została przyjęta w dniu 29.01.2013r. Powołanego w dniu 08.09.2011r. w celu uzyskania nowych jakościowo możliwości produkcyjnych, konkurencyjnych na rynku krajowym oraz rynkach światowych, innowacyjnych, bezpiecznych rozwiązań maszyn górniczych powstałych w wyniku aktywnej współpracy uczestników Klastra. Inicjatorem utworzenia klastra był Instytut Techniki Górniczej KOMAG a grupę Członków Założycieli tworzą również firmy: KOPEX Machinery S.A., ELSTA Sp. z o.o., DAMEL S.A., EDJAN, TIMLER, ELHAND TRANSFORMATORY Sp. z o.o., PONAR-SILESIA S.A. oraz Górnicza Izba Przemysłowo-Handlowa.

2. Śląskiego Klastra NANO, do którego przystąpiła w dniu 04.03.2013r. Głównym celem Śląskiego Klastra NANO jest wspieranie na Śląsku rozwoju przedsiębiorczości w dziedzinie nanotechnologii opartej na współpracy sektora naukowego i gospodarczego. Inicjatorami utworzenia klastra są: Fundacja Wspierania Nanonauk i Nanotechnologii NANONET, Uniwersytet Śląski, Miasto Katowice, Instytut Metali Nieżelaznych oraz Polska Izba Gospodarcza Zaawansowanych Technologii IZTECH.

W I kwartale 2013 roku Spółka kontynuowała rozpoczęte wcześniej intensywne prace badawcze współpracując z wiodącymi w kraju uczelniami oraz jednostkami badawczo – rozwojowymi:

1. po zakończeniu części badawczej projektu o nazwie „*Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji ekranów szczelnych kotłów energetycznych*” realizowała drugi etap projektu: wdrożeniowo-inwestycyjny (całkowity koszt realizacji projektu 20.399.499,26 PLN; poniesione nakłady na część badawczą projektu to 4.882.892,81 PLN; przyznane dofinansowanie na realizację części badawczej to 2.623.582,50 PLN; do końca I kwartału 2013 roku otrzymano dotację na realizację części badawczej projektu w kwocie 1.986.914,06 PLN; całkowity koszt wydatków kwalifikowanych na realizację części wdrożeniowo-inwestycyjnej projektu to 12.140.000,00 PLN; poniesione nakłady na część wdrożeniowo-inwestycyjną projektu to 11.170.755,10 PLN; przyznane dofinansowanie na realizację części wdrożeniowo-inwestycyjnej to 6.070.000,00 PLN; do końca I kwartału 2013 roku otrzymano dotację na realizację części wdrożeniowo-inwestycyjnej projektu w kwocie 5.570.000,00 PLN);
2. realizowała część badawczą projektu pt: „*Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej technologii zwiększenia trwałości kół w transporcie szynowym*” (całkowity koszt realizacji projektu 6.489.118,00 PLN; całkowity koszt wydatków kwalifikowanych na realizację części badawczej projektu to 2.591.820,00 PLN; poniesione nakłady na część badawczą projektu to 3.242.367,51 PLN; przyznane dofinansowanie na realizację części badawczej 1.223.497,00 PLN; do końca I kwartału 2013 roku otrzymano dotację na realizację części badawczej projektu w kwocie 821.618,35 PLN);
3. realizowała część badawczą projektu o nazwie „*Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej laserowej technologii produkcji i regeneracji części maszyn i urządzeń*” (całkowity koszt realizacji projektu 23.334.951,80 PLN; całkowity koszt wydatków kwalifikowanych na realizację części badawczej projektu to 5.291.407,00 PLN; poniesione nakłady na część badawczą projektu to 4.924.941,08 PLN; przyznane dofinansowanie na realizację części badawczej 2.594.539,20 PLN; do końca I kwartału 2013 roku otrzymano dotację na realizację części badawczej projektu w kwocie 1.839.952,00 PLN);
4. realizowała część badawczą projektu o nazwie „*Opracowanie technologii laserowego wytwarzania warstw wierzchnich na elementach hydrauliki siłowej*” (całkowity koszt realizacji projektu 8.153.150,00 PLN; całkowity koszt wydatków kwalifikowanych na realizację części badawczej projektu to 4.057.200,00 PLN; poniesione nakłady na część badawczą projektu to 442.093,76 PLN; przyznane dofinansowanie na realizację części badawczej 2.489.760,00 PLN; do końca I kwartału 2013 roku otrzymano dotację na realizację części badawczej projektu w kwocie 502.800,00 PLN);
5. realizowała projekt pt. „*Wdrożenie innowacyjnej technologii wykonywania powłok z azotku tytanu poprzez zakup technologii i stanowiska do laserowego napawania warstw*” (koszt całkowity projektu wynosi 1.955.000,00 PLN a przyznane dofinansowanie to 749.920,00 PLN; poniesione nakłady to 1.732.120,74 PLN);
6. współrealizowała w ramach Konsorcjum naukowego KOMTECH projekt pt: „*Kompozytowe powłoki węglkowe do ochrony powierzchni krystalizatorów przemysłowych*” dofinansowany środkami budżetu nauki w ramach ścieżki In-Tech II konkursu Programu INNOTECH. Konsorcjum KOMTECH zostało zawiązane w kwietniu 2012 roku przez Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie, Plasma SYSTEM S.A., Politechnikę Rzeszowską, Państwowy Instytut Badawczy w Radomiu oraz Instytut Odlewnictwa w Krakowie. Umowa o dofinansowanie została podpisana z NCBiR w dniu 18.02.2013r. przez Lidera Konsorcjum - Akademię Górniczo-Hutniczą. (Całkowita wartość projektu to 2.834.000,00 PLN; Plasma SYSTEM S.A. będzie realizować jedno z zadań części badawczej o wartości 300.000,00 PLN oraz trzy zadania części wdrożeniowej o łącznej wartości 835.000,00 PLN; poniesione nakłady na część badawczą projektu to 203.380,08 PLN; przyznane dofinansowanie na realizację części badawczej 150.000,00 PLN; do końca I kwartału 2013 roku otrzymano dotację na realizację części badawczej projektu w kwocie 150.000,00 PLN).

Opublikowanie w dniu 20.02.2013r. w biuletynie nr 2013/08 Europejskiego Urzędu Patentowego (EPO) opisu udzielonego Spółce patentu europejskiego nr EP 2 300 242 B1 na wynalazek zgłoszony pod nazwą "Railroad wheel with wear resistant flange" ("Koło kolejowe z odpornym na ścieranie kołnierzem") zakończyło procedurę przed Europejskim Urzędem Patentowym, w wyniku której Spółka uzyskała pierwszy patent europejski. Udzielony patent

przysądza Spółce prawo do jego walidacji w 35 krajach: Austria, Belgia, Bułgaria, Szwajcaria, Cypr, Czechy, Niemcy, Dania, Estonia, Hiszpania, Finlandia, Francja, Wielka Brytania, Grecja, Chorwacja, Węgry, Irlandia, Islandia, Włochy, Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Monako, Macedonia, Malta, Holandia, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Szwecja, Słowenia, Słowacja i Turcja. Uzyskanie w/w patentu stanowi jeden z kluczowych aspektów realizacji projektu *Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej technologii zwiększenia trwałości kół w transporcie szynowym*.

V STANOWISKO ODNOŚNIE MOŻLIWOŚCI REALIZACJI PROGNOZ WYNIKÓW FINANSOWYCH NA ROK OBROTOWY 2013

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu, na bazie wyników finansowych osiągniętych przez Spółkę w I kwartale 2013 roku i ich porównania z planem rocznym na rok 2013, Zarząd Spółki podtrzymuje prognozę finansową na rok 2013 przedstawioną w Raporcie bieżącym EBI Nr 8/2013 opublikowanym w dniu 29 marca 2013 roku.

VI INFORMACJA O STRUKTURZE AKCJONARIATU

Kapitał zakładowy Plasma SYSTEM S.A. wynosi 4.000.000,00 zł i dzieli się na 2.000.000 akcji o wartości nominalnej 2,00 zł każda:

- a) 500.000 akcji imiennych serii A,
- b) 500.000 akcji imiennych serii B,
- c) 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C (akcje serii C są zdematerializowane i wprowadzone do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu – rynek NewConnect).

Struktura akcjonariatu Spółki ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających na dzień sporządzenia niniejszego raportu, co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu:

Lp	Akcjonariusz	Seria akcji	Ilość akcji	Udział w kapitale	Ilość głosów	Udział w głosach na WZA
1	SYSTEM S.A.		1.106.000	55,30 %	1.106.000	55,30 %
	w tym:					
		A	499.000	24,95 %	499.000	24,95 %
		B	500.000	25,00 %	500.000	25,00 %
		C	107.000	5,35 %	107.000	5,35 %
2	ALLIANZ FIO	C	181.241	9,06%	181.241	9,06%
3	Aviva Investors FIO	C	133.524	6,68 %	133.524	6,68 %
4	Pozostali akcjonariusze posiadający mniej niż 5% akcji każdy	A i C	579.235	28,96 %	579.235	28,96 %
RAZEM			2.000.000	100,00 %	2.000.000	100,00 %

VII OŚWIADCZENIE ZARZĄDU

Siemianowice Śląskie, 08.05.2013r.

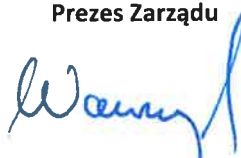
Zarząd Plasma SYSTEM S.A. oświadcza, że według jego najlepszej wiedzy, wybrane informacje finansowe za I kwartał 2013 roku oraz dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi Spółkę, jak również że kwartalne sprawozdanie z działalności zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Spółki.

Wiceprezes Zarządu



Andrzej Gruszka

Prezes Zarządu



Sławomir Wawrzyniak